



作品番号 : 29529175

作品タイトル : 大船遺跡

作家 : 田中 正秋

キャプション :

コレクション : OPO

ソース :

撮影地 : 北海道 函館市

撮影年月日 : 2020/05/31

学術名 :

クレジット表記 : (c)Artefactory

モデルリリース : なし

プロパティリリース : なし

ピクセル数 : 8256px × 5504px

印刷サイズ : 59.9cm × 39.9cm

データサイズ : 16.9MByte

ファイル形式 : JPEG